

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน	3
2.1 นิยามของพลาสมา	3
2.1.1 Debye Shielding	4
2.1.2 การสั้นของพลาสมา	7
2.1.2 Sheath	10
2.2 ระบบผลิตพลาสมาโดยการดิสชาร์จแบบเหนี่ยวนำด้วยคลื่นวิทยุ	13
2.2.1 องค์ประกอบของระบบผลิตพลาสมาแบบ ICP	13
2.2.2 การส่งผ่านพลังงานไปยังพลาสมาแบบเหนี่ยวนำ	14
2.2.3 สนามแม่เหล็กแบบกัลลิบมะเฟื่อง (multicusp field)	17
2.3 เทคนิคหัววัด Langmuir	18
2.3.1 หัววัดชนิดแผ่นขนาดกึ่งอนันต์ (semi-infinite planar probe)	19
2.3.2 ผลจากการที่หัววัดมีขนาดและรูปร่างที่จำกัด	22
2.3.3 การวิเคราะห์ผล	28
2.4 Optical Emission Spectroscopy (OES)	29
2.4.1 Local Thermodynamic Equilibrium (LTE)	29
2.4.2 การคำนวณอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมา	31

บทที่ 3 การทดลอง	33
3.1 ระบบผลิตพลาสมาแบบ ICP	33
3.2 การทดลองวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนและความหนาแน่นของพลาสมา	36
3.2.1 การทดลองโดยเทคนิคหัววัด Langmuir แบบทรงกระบอก	36
3.2.2 การทดลองโดยเทคนิค OES	38
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง	40
4.1 หัววัด Langmuir	40
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล	40
4.1.2 ผลการทดลอง	42
4.2 OES	51
4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล	51
4.2.2 ผลการทดลอง	53
บทที่ 5 บทสรุป	57
เอกสารอ้างอิง	58
ประวัติผู้เขียน	60

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
4.1 ความยาวคลื่น, transition probability, accuracy, statistical weight และพลังงานกระตุ้น สำหรับสเปกตรัมของอะตอมอาร์กอนในสถานะกระตุ้นที่ใช้ในการคำนวณ T_e	52

สารบัญภาพ

รูป	หน้า
1.1 กระบวนการเคลือบฝั่งไอออนด้วยพลาสมา	1
2.1 การกระจายของศักย์ไฟฟ้าบริเวณใกล้กับตำแหน่ง $x = 0$ ภายในพลาสมา	6
2.2 ลักษณะการสั้นของพลาสมาอิเล็กตรอนในแผ่นพลาสมาหนา (ก) การกระจัดของกุ่มอิเล็กตรอนเทียบกับกุ่มไอออนบวก (ข) การคำนวณสนามไฟฟ้า	8
2.3 ลักษณะของ sheath และ presheath ที่ติดกับผนัง	11
2.4 ตัวอย่างระบบผลิตพลาสมาแบบ ICP ที่ขดตัวเหนี่ยวนำ (ก) อยู่ภายนอกแชมเบอร์ และ (ข) อยู่ในแชมเบอร์	14
2.5 วงจรแทนการดิซชาร์จแบบเหนี่ยวนำด้วย วงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแกนอากาศ	14
2.6 วงจรทุติยภูมิที่แปลงสู่วงจรปฐมภูมิ	15
2.7 วงจรไฟฟ้าซึ่งสมมูลกับการดิซชาร์จแบบความจุไฟฟ้า	16
2.8 การจัดวางแม่เหล็กถาวรสำหรับแชมเบอร์ทรงกระบอก	17
2.9 แผนภาพการจัดวางแม่เหล็กถาวรในพิกัดฉาก	18
2.10 แผนภาพการทำงานของหัววัด Langmuir ในพลาสมา	19
2.11 $I - V$ characteristic จากหัววัด Langmuir ชนิดแผ่นขนาดกึ่งอนันต์	21
2.12 ตำแหน่งของศักย์ไฟฟ้าลอยใน $I-V$ characteristic	22
2.13 บริเวณในการรับไอออนบวกและอิเล็กตรอนของหัววัด	23
2.14 ภาคตัดขวางของหัววัดทรงกระบอกซึ่งอนุภาคมีการเคลื่อนที่แบบโคจร	24
3.1 ชุดผลิตพลาสมา ICP	33
3.2 แผนภาพระบบผลิตพลาสมาแบบ ICP	34
3.3 แชมเบอร์พลาสมาแบบกลีบมะเฟือง	34
3.4 Antenna ซึ่งเป็นลวดทองแดงถักอยู่ในหลอดแก้วควอทซ์	35
3.5 แผนภาพ matching network แบบหม้อแปลง Step down 7:1	35
3.6 หัววัดแบบ RF compensated และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของ Hiden Analytical	36

ญ

3.7	แผนภาพการทดลองวัด I-V characteristic โดยหัววัด Langmuir	37
3.8	แผนภาพของการทดลองวัด I-V characteristic โดยหัววัด Langmuir แบบทรงกระบอก (ก) ตามแนวแกนและ (ข) ตามแนวรัศมีของแชมเบอร์สุญญากาศ	37
3.9	แผนภาพแสดงการทดลองวัดสเปกตรัมจากพลาสมาอาร์กอน	38
3.10	Spectrometer S2000	38
3.11	แสดงหลักการการทำงานของ spectrometer S2000	39
4.1	I-V characteristic ของพลาสมาอาร์กอน	40
4.2	เส้นตรงที่สอดคล้องกับกระแสยกกำลังสองในบริเวณกระแสไอออนบวกอิ่มตัว	41
4.3	รากที่สองของเส้นตรงที่สอดคล้องกับ I^2 จาก I-V characteristic	41
4.4	ลอการิทึมของกระแสอิเล็กตรอน ซึ่งปรากฏเส้นตรงในบริเวณ transition	42
4.5	การกระจายของ (ก) T_e และ (ข) n_i ตามแนวแกนแชมเบอร์ ที่ความดันก๊าซ 0.5 mTorr	43
4.6	การกระจายของ (ก) T_e และ (ข) n_i ตามแนวแกนของแชมเบอร์ ที่ความดันก๊าซ 1.0 mTorr	44
4.7	การกระจายของ (ก) T_e และ (ข) n_i ตามแนวแกนของแชมเบอร์ ที่ความดันก๊าซ 3.0 mTorr	45
4.8	การกระจายของ (ก) T_e และ (ข) n_i ตามแนวรัศมีของแชมเบอร์ ที่ความดันก๊าซ 0.5 mTorr	46
4.9	การกระจายของ (ก) T_e และ (ข) n_i ตามแนวรัศมีของแชมเบอร์ ที่ความดันก๊าซ 1.0 mTorr	47
4.10	การกระจายของ (ก) T_e และ (ข) n_i ตามแนวรัศมีของแชมเบอร์ ที่ความดันก๊าซ 3.0 mTorr	48
4.11	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง n_i และ (ก) ความดันก๊าซ โดยกำลังคลื่นวิทยุมีค่า 50 W (ข) กำลังคลื่นวิทยุ โดยความดันก๊าซมีค่า 0.5 mTorr	49
4.12	สเปกตรัมของพลาสมาอาร์กอน	51
4.13	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln\left(\frac{I_{ik}\lambda_{ik}}{g_i A_{ik}}\right)$ และ E_i	52

- 4.14 สเปกตรัมของพลาสมาอาร์กอนที่ (ก) ความดันก๊าซต่างๆ เมื่อใช้กำลังคลื่น
วิทยุ 50 W และ (ข) กำลังคลื่นวิทยุต่างๆ เมื่อใช้ความดันก๊าซ 0.5 mTorr 53
- 4.15 light intensity ของ Ar I ที่ความยาวคลื่นต่างๆที่ (ก) ความดันก๊าซต่างๆ เมื่อใช้
กำลังคลื่นวิทยุ 50 W และ (ข) กำลังคลื่นวิทยุต่างๆ เมื่อใช้ความดันก๊าซ 0.5 mTorr 54
- 4.16 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง T_e และ (ก) ความดันก๊าซ โดยกำลังคลื่น
วิทยุมีค่า 50 W (ข) กำลังคลื่นวิทยุ โดยความดันก๊าซมีค่า 0.5 mTorr 55

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University